PM

Der Typ **PM** kann durch seine Form für Leiter mit unterschiedlichen Durchmessern verwendet werden.

STANDARD Material: PVC, selbstverlöschend Klasse V0 (UL94), ohne Cadmium, Blei, Silikon und Teflon.

Gegen alkalische Stoffe bzw. Alkohol, Säure und viele Lösungsmittel widerstandsfähig

HALOGENFREIES Material: Copolymer EVA, selbstverlöschend Klasse HB (UL94)

Temperaturbereich:
- 40°C bis + 80°C

Der angegebene Leiterquerschnitt ist ein Richtwert. Leiter vom gleichem Querschnitt können jedoch unterschiedliche Aussendurchmesser aufweisen, deshalb empfiehlt es sich den Durchmesser als Bezugswert zu nehmen.

Auf Anfrage weitere Längen lieferbar.

HINWEIS: Die Kabelmarkierer müssen für ein optimales Ergebnis immer der Länge des Kennzeichnungsträgers entsprechen!

SF Temperaturbereich - 40°C + 80°C selbstverlöschend Klasse V0: UL 94 RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

KENNZEICHNUNGSTRÄGER

4 mm Schilder

PM-00 **Kabel Ø Aussen 1,3 ÷ 2,2 mm**
Leiterquerschnitt 0,25 ÷ 0,5 mm²

Länge mm	Typ	VPE	MARKINGenius®	RINGcablesys
10	**50000**	*8.000*	●	●
10	**50002**	*2.000*	●	●
12	**50010**	*7.000*	●	●
12	**50012**	*2.000*	●	●
15	**50020**	*6.000*	●	●
15	**50022**	*2.000*	●	●
18	**50032**	*1.000*		●
21	**50042**	*1.000*		●
23	**50052**	*1.000*		●
27	**50062**	*1.000*		●
30	**50072**	*500*		●
1.000	**50080**	*10*	●	●

HF selbstverlöschend Klasse HB: UL 94 RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

10	**50002-HF**	*2.000*	●	●
12	**50012-HF**	*2.000*	●	●
15	**50022-HF**	*2.000*	●	●

PM-01 **Kabel Ø Aussen 2 ÷ 3,7 mm**
Leiterquerschnitt 0,5 ÷ 2,5 mm²

10	**50100**	*6.000*	●	●
10	**50102**	*2.000*	●	●
12	**50110**	*5.000*	●	●
12	**50112**	*1.000*	●	●
15	**50120**	*4.000*	●	●
15	**50122**	*1.000*	●	●
18	**50130**	*3.000*		●
21	**50140**	*3.000*		●
23	**50150**	*2.000*		●
27	**50160**	*2.000*		●
30	**50170**	*1.000*		●
1000	**50180**	*10*	●	●

HF selbstverlöschend Klasse HB: UL 94 RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

10	**50102-HF**	*2.000*	●	●
12	**50112-HF**	*1.000*	●	●
15	**50122-HF**	*1.000*	●	●

MG-TPM 4 mm Schild	*Seite* 11
PMP-30 Markierungen	78

VERWENDBAR MIT